

「平成19年度日本材料学会技術賞」を受賞



工学部
小山 敦弘 准教授



工学部機械システム工学科の小山敦弘准教授は、大阪大学 渋谷陽二教授及び西日本旅客鉄道株式会社 塩田剛氏らの研究グループと、「走査型電子線誘起超音波顕微鏡（SEAM）の開発と非破壊観察への応用」と題する非破壊観察システムの開発及び応用に関する研究により、平成19年度日本材料学会技術賞を受賞しました。

同賞は、工業技術の進歩発展に特に貢献した者を対象に、毎年総会において授与される賞です。

なお、授賞式は、5月24日に開催された日本材料学会第57期通常総会（鹿児島大学・鹿児島市）において行われました。

（工学部）